УДК 530.145

ОДНОФОТОННЫЙ ОТКЛИК И СПЕКТРОСКОПИЯ МИКРОДИСКА В АЛМАЗНОЙ ПОДЛОЖКЕ

© 2020 г. М. С. Рогачёв^{а, b,} *, И. Ю. Катеев^{а, **}, А. В. Цуканов^{а, ***}

^аФизико-технологический институт им. К.А. Валиева Российской АН, Нахимовский проспект, 34, корп. 1, г. Москва, 117218 Россия ^bМосковский физико-технический институт (государственный университет), Институтский пер., 9, Долгопрудный, Московская область, 141700 Россия

> **E-mail: rogachev@phystech.edu* ***E-mail: ikateyev@mail.ru* ****E-mail: tsukanov@ftian.ru* Поступила в редакцию 26.12.2019 г. После доработки 26.12.2019 г. Принята к публикации 26.12.2019 г.

Проведено моделирование спектральных характеристик микродиска в алмазной подложке с металлическими затворами. Показано, что излучательная добротность микродиска зависит от параметров подложки и затворов. Обнаружены осцилляции добротности при увеличении расстояния между диском и подложкой. Получен спектроскопический отклик микродиска с NV-центром, а также исследовано влияние подложки и затворов на отношение "сигнал/шум" данной системы. Показано, что можно значительно увеличить это отношение, подбирая параметры структуры так, чтобы излучательная добротность была максимальна.

Ключевые слова: NV-центры в алмазе, оптические микрорезонаторы, микродиск, излучательная добротность, спектроскопический отклик, квантовый электрометр **DOI:** 10.31857/S0544126920040080

1. ВВЕДЕНИЕ

Квантовая информатика – научное направление современной физики, изучающее возможность использования квантовомеханических эффектов для хранения, обработки и передачи информации, закодированной в какую-либо квантовомеханическую систему. Практическим воплощением концепции квантовых вычислений считается квантовый компьютер, который позволит добиться экспоненциального ускорения при решении таких задач, как факторизация, поиск в базах данных и моделирование сложных квантовых систем [1]. Квантовая информатика одновременно является источником новых технологий. К ним относятся квантовая метрология, привлекающая квантовые эффекты для достижения максимальной точности измерений [2], квантовая литография, использующая квантовые состояния фотонов для изображения объектов, меньших длины волны света [3] и квантовая связь, обеспечивающая повышенную безопасность передачи данных [4]. Именно в устройствах квантовой коммуникации фотоны, распространяющиеся с огромной скоростью, играют основную роль, эффективно транспортируя запутанные квантовые состояния межлу удаленными стационарными кубитами [5]. Основным преимуществом фотонов является их чрезвычайно большое время потери когерентности. В вакууме и в простых диэлектрических материалах фотоны не взаимодействуют с окружающей средой, и, следовательно, потери квантовой информации не происходит [6].

Алмаз обладает уникальными оптическими и механическими свойствами: широкой полосой пропускания, высоким показателем преломления, малым коэффициентом поглощения, высокой твердостью, инертностью к большинству химических соединений и малыми внутренними потерями при деформации. Поэтому алмаз, являющийся основой для изготовления оптических волноводов и микрорезонаторов (МР), начинает находить применение в фотонике и твердотельной квантовой информатике для хранения и обработки квантовой информации, генерации одиночных фотонов и создании запутанных состояний [7-9]. К настоящему времени достигнут существенный прогресс в изготовлении различных алмазных МР с малым оптическим объемом и большой добротностью в виде дефектов в фотонных кристаллах, а также в форме микродисков или микроколец [10, 11]. Последний тип МР может поддерживать так называемые моды шепчушей галереи (МШГ), где пучности электромагнитного поля располагаются около края МР [12].



Рис. 1. Схематичное изображение микродиска с NV-центром в алмазной подложке.

На оптическом спектре микродиска наблюдается набор пиков, соответствующих МШГ. Если вблизи пучности находится квантовый эмиттер, такой как квантовая точка, одиночный атом или NVцентр, то благодаря взаимодействию электромагнитного поля МШГ с квантовой системой происходит модификация спектра MP. С другой стороны, наличие MP большой добротности изменяет скорость эмиссии фотонов NV-центром (эффект Перселла [13]).

Авторами работы [14] было теоретически изучено взаимодействие NV-центра с транспортной модой фотонной молекулы из трех МР и предсказано влияние NV-центра на спектроскопический отклик системы, взаимодействующей с внешним лазером. Алмазные микродисковые МР изготовляются путем нанесения монокристаллической пленки на подложку с последующим подтравливанием с целью формирования пьедестала МР. В работе [15] развита технология создания таких МР на основе массивного алмазного монокристалла, где полученные диски оказывались окруженными материалом подложки. Для контроля электронных спиновых состояний NV-центров на поверхность диска наносятся металлические затворы, что приводит к резкому уменьшению добротности МР. Чтобы избежать этой проблемы, можно наносить затворы на поверхность подложки, а не на сам микродиск. В настоящей работе мы исследовали влияние алмазной подложки и металлических затворов на спектроскопический отклик одиночного микродиска, содержащего NV-центр.

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МИКРОДИСКА В АЛМАЗНОЙ ПОДЛОЖКЕ

Численный расчет спектра МР проводился в рамках следующей модели. Алмазный микродиск радиуса R помещен в алмазную подложку, на которую нанесены металлические затворы. Толщина МР и подложки равна h, а их показатель преломления составляет $n_c = 2.4$. Между диском и подложкой имеется зазор ширины d (рис. 1). Координатная зависимость показателя преломления моделируемой системы имеет следующий вид:

$$n(\rho, \phi, z) = \begin{cases} n_c, & \rho \le R, & |z| \le h/2 \\ 1, & R < \rho < R + d, \\ n_c, & \rho \ge R + d, & |z| \le h/2, \\ 1, & |z| > h/2. \end{cases}$$
(1)

Используя граничные условия для электрического и магнитного полей на границах областей $\rho = R, \rho = R + d, |z| = h/2$ и учитывая аксиальную симметрию, получаем систему уравнений для нахождения спектра четных ТМ мод:

$$\begin{cases} [J_{m+1}(kR)J_m(k\tilde{n}R) - \tilde{n}J_{m+1}(k\tilde{n}R)J_m(kR)][\tilde{n}_sH_{m+1}(k\tilde{n}_s(R+d))N_m(k(R+d)) - \\ - N_{m+1}(k(R+d))H_m(k\tilde{n}_s(R+d))] = [\tilde{n}J_{m+1}(k\tilde{n}R)N_m(kR) - N_{m+1}(kR)J_m(k\tilde{n}R)] \times \\ \times [J_{m+1}(k(R+d))H_m(k\tilde{n}_s(R+d)) - \tilde{n}_sH_{m+1}(k\tilde{n}_s(R+d))J_m(k(R+d))], \\ \sqrt{n_c^2 - \tilde{n}^2} tg\left(\frac{kh}{2}\sqrt{n_c^2 - \tilde{n}^2}\right) = n_c^2\sqrt{\tilde{n}^2 - 1}, \\ k^2\left(n_c^2 - \tilde{n}_s^2\right) = \frac{\pi^2}{h^2}, \end{cases}$$
(2)

где k — волновой вектор фотона, $m = 0, \pm 1, \pm 2...$ – азимутальное число, J_m , N_m , H_m — функции Бесселя, Неймана и функция Ганкеля первого рода, соответственно, \tilde{n} и \tilde{n}_s — эффективные показатели преломления диска и подложки. Подробный вы-

вод формул (2) для микрокольца в отсутствии подложки и затворов приведен в статье [14]. Система (2) позволяет найти дискретный набор собственных значений волнового вектора k_l (l – номер решения) при определенных значениях m, что соответствует $TM_{m, l}$ модам микродиска.



Рис. 2. Зависимость излучательной добротности Q микродиска от величины зазора d. Горизонтальные линии – значения $Q = Q_0$ в отсутствии подложки. На вставке приведены зависимости Q(d) для значений 2217.5 нм $\leq R \leq 2282.5$ нм.

Взаимодействие электромагнитного поля МР с NV-центрами, помещенными в пучность моды, тем сильнее, чем больше электромагнитное поле в пучности. Известно, что МШГ микродисков обладают высокой добротностью и малым оптическим объемом и, следовательно, могут обеспечить большое значение поля. Пучности электрического поля МШГ ($l = 1, m \ge 1$) находятся вдоль боковой поверхности МР, поэтому в нашей модели NV-центр также располагается вблизи края микродиска (рис. 1). Оптические потери в системе, определяющие ее добротность, характеризуются различными каналами. Это, в частности, рассеяние фотонов на алмазной поверхности и на металлических затворах, поглощение света внутри диска на микрокристаллитах, и, наконец, излучение фотонов. При лазерной накачке NV-центр излучает фотоны на длине волны $\lambda_0 = 637$ нм за счет бесфононного спинового перехода, поэтому на первом этапе мы подобрали размеры R и h микродиска так, чтобы длина волны одной из МШГ соответствовала значению λ_0 при некотором значении m, например, при m = 30.

Сначала мы рассчитали зависимость излучательной добротности Q данной моды от величины зазора d между микродиском и подложкой в отсутствии металлических затворов для дисков различных размеров. Оказалось, что собственные частоты МР практически не зависят от d. В то же время подложка оказывает сильное влияние на добротность Q, которая при больших d осциллирует около значений Q_0 , соответствующих добротности в отсутствии алмазной подложки. При малых величинах зазора d добротность монотонно растет с увеличением d, достигая значения Q_0 . Наличие затворов на подложке существенно меняет поведение Q, которое теперь будет зависеть от радиуса R. При $R = R_0 = 2250$ нм осцилляций вообще не наблюдается, добротность не зависит от величины зазора d и равна значению Q_0 (рис. 2). Если $R > R_0$, то при малых d зависимость Q(d) сначала убывает, причем Q(0) превосходит значение Q_0 , а в случае $R < R_0$ наблюдается обратная картина (см. вставку к рис. 2). Следует отметить, что с увеличением разности $|R - R_0|$ амплитуда колебаний растет.

Чтобы выяснить природу этих осцилляций, мы построили зависимость расстояния между минимумами Q от их координаты d_{\min} при различных значениях радиуса микродиска (рис. 3а). Видно, что расстояние между минимумами Δd_{\min} уменьшается с ростом d_{min}. Если для каждой кривой вычесть от величины d_{min} соответствующее значение радиуса R, то зависимости совпадут. Это означает, что радиус микродиска не оказывает влияние на осцилляции добротности при $R \neq R_0$. Зависимость электрического поля от расстояния от центра диска (рис. 36) показывает, что, когда добротность минимальна (R = 2000 нм, см. рис. 2), поле в зазоре значительно больше, чем в случае, когда добротность максимальна (R = 2300 нм). Следовательно, рост добротности вызван увеличением степени локализации электромагнитного поля внутри резонатора.

3. СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ ОТКЛИК NV-ЦЕНТРА В МИКРОДИСКЕ

Оптические переходы между электронными состояниями в NV-центре могут быть идентифициро-



Рис. 3. Зависимость расстояния между минимумами Q от их координаты $d_{\min}(a)$ и зависимость *z*-компоненты электрического поля E_{TM} от расстояния ρ от центра микродиска (δ).

ваны с применением методов спектроскопического анализа фотолюминесценции, основанных на сканировании резонансного лазерного излучения в окрестности линии бесфононного перехода. В статье [14] было показано, что NV-центр, находящийся в пучности электромагнитного поля, взаимодействует с транспортной модой фотонной молекулы из трех МР, что приводит к модификации зависимости вероятности возбуждения системы (и ее спектроскопического отклика) от частоты лазера и частоты бесфононного перехода и появлению на ней области антипересечения. Благодаря тому, что электрическое поле сдвигает электронные спиновые уровни NV-центра из-за эффекта Штарка и, как следствие, влияет на частоту бесфононного перехода, то данный эффект может быть использован для разработки квантового электрометра.

Одной из важнейших характеристик такого сенсора является отношение "сигнал/шум" S/N. В работе [14] были найдены оптимальные параметры, при которых величина S/N максимальна. Здесь мы исследуем влияние алмазной подложки с металлическими затворами на спектроскопический отклик одиночного микродиска с NV-центром, так как из-за наличия подложки и затворов добротность MP, а значит и величина S/N зависят от ширины зазора d. Для исследования взаимодействия NV-центра с MP, спектральные характеристики которого были рассчитаны в предыдущем разделе, использовался формализм вектора состояния и уравнения Шредингера.

Гамильтониан системы дается следующим выражением:

$$H = \Omega_L \left(a^+ e^{-i\omega_L t} + a e^{i\omega_L t} \right) + (\omega - i\kappa) a^+ a + (\omega_{NV} - i\gamma) \left| e \right\rangle \left\langle e \right| - g \left(a^+ \left| 0 \right\rangle \left\langle e \right| + a \left| e \right\rangle \left\langle 0 \right| \right), \tag{3}$$



Рис. 4. Зависимость вероятности возбуждения МР P_{exc} (Δ_L , δ) от частоты лазера и частоты бесфононного перехода NV-центра (спектроскопический отклик) при (*a*) d = 1092 нм и (*б*) d = 1377 нм.

где Ω_L – скорость накачки фотонов в MP лазером с частотой ω_L , ω – частота моды MP, $a^+(a)$ – оператор рождения (уничтожения) фотонов, $\kappa = \omega/Q$ – скорость диссипации энергии в моде MP, ω_{NV} – частота бесфононного перехода NV-центра, γ – скорость распада возбужденного состояния NV-центра, а g – коэффициент взаимодействия NV-центра с модой MP. Перейдем в систему отсчета, связанную с лазером, при помощи унитарного преобра-

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА том 49 № 4 2020



Рис. 5. Зависимость вероятности возбуждения МР P_{exc} (Δ_L , δ) от частоты лазера и частоты бесфононного перехода NV-центра (спектроскопический отклик) при (*a*) d = 1092 нм и (*б*) d = 1377 нм.

зования $T = \exp\left\{-i\omega_L\left(a^+a + |e\rangle\langle e|\right)t\right\}$ (см. [16]). Связь гамильтонианов в новой и старой системах отсчета дается формулой $\tilde{H} = T^+HT + i\frac{\partial T^+}{\partial t}T$. Та-

кой переход позволяет скомпенсировать зависимость гамильтониана *H* от времени. Выпишем га-

мильтониан в новой системе отсчета:

$$\tilde{H} = (\omega - \omega_L - i\kappa)a^+ a + (\omega_{NV} - \omega_L - i\gamma)|e\rangle\langle e| - g(a^+|0\rangle\langle e| + a|e\rangle\langle 0|) + \Omega_L(a^+ + a).$$
(4)

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА том 49 № 4 2020



Puc. 6. Зависимость отношения "сигнал/шум" *I*/Γ от отстройки δ при $g = 10^{-6}$ (*a*) и $g = 10^{-5}$ (*b*).

Выразим частотные сдвиги в (4) через отстройку частоты MP от частоты лазера, $\Delta_L = \omega - \omega_L$, и отстройку частоты бесфононного перехода NV-центра от частоты MP, $\delta = \omega_{NV} - \omega$ Окончательно, гамильтониан системы принимает вид:

$$\tilde{H} = (\Delta_L - i\kappa)a^+ a + (\delta + \Delta_L - i\gamma)|e\rangle\langle e| - g(a^+|0\rangle\langle e| + a|e\rangle\langle 0|) + \Omega_L(a^+ + a).$$
(5)

Решая уравнение Шредингера для данного гамильтониана, можно получить спектроскопический отклик одиночного микродиска с NV-центром на пробный лазерный импульс.

Мы вычислили вероятность P_{exc} возбуждения микродиска с одиночным NV-центром лазером в зависимости от отстройки частот бесфононного перехода NV-центра от MP δ и отстройки частот лазера от MP Δ_L (спектроскопический отклик) для различных величин *d* при двух значениях коэффициента взаимодействия NV-центра с MP:

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА том 49 № 4 2020

 $g = 10^{-5}$ (рис. 4) и $g = 10^{-6}$ (рис. 5). Все величины на графиках даны в единицах частоты МШГ. Видно, что существует два режима отклика системы на лазерное возбуждение: режим люминесценции и режим поглощения [14]. В первом режиме, который реализуется при большом коэффициенте взаимодействия *g* NV-центра и MP (рис. 4), возникает люминесценция NV-центра, и на зависимости P_{exc} (Δ_L , δ) наблюдается характерное антипересечение. Во втором случае на фоне моды MP видна только узкая темная линия поглощения лазерного излучения NV-центром (рис. 5). При зазоре d = 1092 нм, соответствующему первому минимуму добротности (рис. 4а и 5а) МР с радиусом R = 2282.5 нм, светлая горизонтальная линия от моды микродиска получается шире, а размер области антипересечения при $g = 10^{-5}$ меньше, чем при d = 1377 нм. соответствующему первому максимуму добротности (рис. 4б и 5б).

Для исследования влияния различных параметров на систему была рассчитана интенсивность *I* пика люминесценции при $g = 10^{-5}$ и пика поглощения при $g = 10^{-6}$ NV-центра, ширина Г этого пика и построена зависимость отношения "сигнал/шум" $S/N = I/\Gamma$ от отстройки δ . В режиме поглощения отношение "сигнал/шум" S/N убывает с ростом δ (рис. 6*a*), причем величина S/N гораздо больше при максимуме добротности MP (d = 1377 нм), чем при ее минимуме (d == 1092 нм). Напротив, в режиме люминесценции отношение "сигнал/шум" (рис. 6б) сначала растет с увеличением δ, достигая максимума при некотором значении δ_m , а затем убывает. В свою очередь, с ростом γ величина δ_m смещается влево и в итоге, при больших значениях у, режим люминесценции сменяется поглощением. Зависимость отношения "сигнал/шум" от параметра d аналогична случаю $g = 10^{-6}$. Следует также отметить, что рост параметра у приводит к падению величины *S*/*N* в обоих режимах отклика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе было проведено моделирование спектральных характеристик микродиска в алмазной подложке с металлическими затворами. Выяснилось, что подложка и затворы не изменяют собственные частоты МР. но оказывают сильное влияние на его излучательную добротность. Зависимость добротности от расстояния между микродиском и подложкой демонстрирует осцилляции, обусловленные изменением локализации электромагнитного поля внутри МР. Получен спектроскопический отклик микродиска с NV-центром в режимах люминесценции и поглощения, а также исследовано влияние подложки и затворов на отношение "сигнал/шум" данной системы, которая, вследствие эффекта Штарка, может быть использована в качестве квантового электрометра. Показано, что подбор параметров структуры так, чтобы добротность МР в подложке была максимальна, позволяет значительно увеличить чувствительность устройства.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФТИАН им. К.А. Валиева РАН Минобрнаvки РФ по теме № 0066-2019-0005 "Фундаментальные исследования в области квантовых вычислений и прикладные разработки твердотельной элементной базы квантовых компьютеров 2019".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Валиев К.А., Кокин А.А. Квантовые компьютеры: надежды и реальность. 2-е изд. М.–Ижевск: НИЦ РХД, 2002. 360 с.
- 2. Giovannetti V., Llovd S., Maccone L. Quantum-enhanced measurements: Beating the standard quantum limit // Science. 2004. V. 306. P. 1330.
- 3. Boto A.N., Kok P., Abrams D.S., Braunstein S.L., Williams C.P., Dowling J.P. Quantum interferometric optical lithography: Exploiting entanglement to beat the diffraction limit // Phys. Rev. Lett. 2000. V. 85. P. 2733.
- 4. Gisin N., Thew R. Quantum communication // Nature Photon. 2007. V. 1. P. 165.
- 5. Gisin N., Ribordy G., Tittel W., Zbinden H. Quantum cryptography // Rev. Mod. Phys. 2002. V. 74. P. 145.
- 6. O'Brien J.L., Furusawa A., Vučković J. Photonic quantum technologies // Nature Photon. 2009. V. 3. P. 687.
- 7. Цуканов А.В. NV-центры в алмазе. Часть III: Квантовые алгоритмы, масштабирование, гибридные системы // Микроэлектроника. 2013. Т. 42. № 1. С. 3.
- 8. Цуканов А.В. Квантовая память на ансамблевых состояниях NV-центров в алмазе // Микроэлектроника. 2013. Т. 42. № 3. С. 163.
- 9. Цуканов А.В. Оптимизация свойств алмазных структур с NV-центрами // Микроэлектроника. 2015. T. 44. № 5. C. 323.
- 10. Цуканов А.В., Катеев И.Ю. Экспериментальная алмазная фотоника: современное состояние и перспективы развития. Часть I // Микроэлектроника. 2016. T. 45. C. 325.
- 11. Цуканов А.В., Катеев И.Ю. Экспериментальная алмазная фотоника: современное состояние и перспективы развития. Часть II // Микроэлектроника. 2016. Т. 45. С. 403.
- 12. Городецкий М.Л. Оптические микрорезонаторы с гигантской добротностью. М.: Физматлит, 2011.
- 13. Purcell E.M. Spontaneous emission probabilities at radio frequencies // Phys. Rev. 1946. V. 69. P. 681.
- 14. Цуканов А.В., Рогачев М.С., Катеев И.Ю. Однофотонный отклик и спектроскопия фотонной молекулы на основе алмазных микроколец // Микроэлектроника. 2017. Т. 46. С. 411.
- 15. Kanaliloo B., Mitchell M., Hryciw A.C., Barclay P.E. High Q/V monolithic diamond microdisks fabricated with quasiisotropic etching // Nanonolett. 2015. V. 15. P. 5131.
- 16. Цуканов А.В. Моделирование спектроскопического отклика фотонных изомеров с NV-центрами. Часть I // Микроэлектроника. 2015. Т. 44. С. 243.

250